

國立彰化師範大學科技研究總中心所屬共同儀器中心

儀器使用人員教育訓練與資格檢定 成果報告表

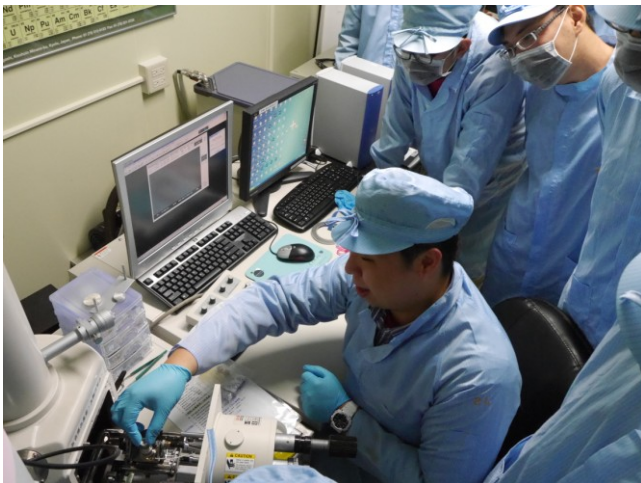
課程名稱	共同儀器中心-掃描電子顯微鏡暨能量散佈分析儀培訓研習會														
儀器名稱 (中英文名稱)	掃描電子顯微鏡暨能量散佈分析儀 Scanning Electron Microscope & Energy Dispersive Spectrometer (SEM & EDS)														
課程時間	103 年 2 月 13 日(四)														
主辦單位/中心	奈米科技中心														
報名人數	10 人														
檢定項目	本次課程為複訓課程，故不再進行檢定。														
通過人員名單	系所單位	姓名													
	本次課程為複訓課程，故不再進行檢定。														
發證率	本次課程為複訓課程，故不再進行檢定。														
費用收入	4,000 元														
費用支出	講師費： 8,000 元 交通費： 830 元 餐 費： 960 元	總計	8,960 元												
課程表															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">講題</th> <th style="width: 20%;">日期</th> <th style="width: 20%;">地點</th> <th style="width: 30%;">主講人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掃描電子顯微鏡 原理與系統簡介</td> <td>2/13(四) 10:00~11:00</td> <td>格致館 1F 811 教室</td> <td>益弘儀器公司 陳宗聖 工程師</td> </tr> <tr> <td>掃描電子顯微鏡 上機操作訓練</td> <td>2/13(四) 11:00~17:00</td> <td>藝薈館 B1F 奈米科技中心</td> <td>益弘儀器公司 童煜傑 工程師 陳宗聖 工程師</td> </tr> </tbody> </table>				講題	日期	地點	主講人	掃描電子顯微鏡 原理與系統簡介	2/13(四) 10:00~11:00	格致館 1F 811 教室	益弘儀器公司 陳宗聖 工程師	掃描電子顯微鏡 上機操作訓練	2/13(四) 11:00~17:00	藝薈館 B1F 奈米科技中心	益弘儀器公司 童煜傑 工程師 陳宗聖 工程師
講題	日期	地點	主講人												
掃描電子顯微鏡 原理與系統簡介	2/13(四) 10:00~11:00	格致館 1F 811 教室	益弘儀器公司 陳宗聖 工程師												
掃描電子顯微鏡 上機操作訓練	2/13(四) 11:00~17:00	藝薈館 B1F 奈米科技中心	益弘儀器公司 童煜傑 工程師 陳宗聖 工程師												

訓練/課程照片

原理與系統簡介照片



上機操作複訓照片



1. 請於開辦教育訓練結束二周內填妥本表，電子檔逕寄科技研究總中心科技服務組李佳樺助理 chli@cc.ncue.edu.tw，另請將費用核銷用之紙本單據，請送至科總中心，俾利辦理訓練費用核銷及成果訊息刊登等事宜，校內分機 1702，若有填表相關問題請與我聯繫，謝謝您的協助。

2. 本表資訊公開公告於 <http://hrst2.ncue.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=41>